

전자유도식 변위센서 (LVDT) indu**SENSOR**





좌표 측정기

Zeiss 사의 좌표 측정기는 수십 년간 최고의 품질, 정밀도 및 신뢰성으로 인정받아 왔습 니다. 이동식 측정기 ScanMax 역시 이러한 기준에 부합하는데, 여기에는 Micro-Epsilon의 전자유도식 변위센서 어플리케이션도 많은 역할을 했습니다. 측정 결과의 정확 도는 방해 요소에 대해 얼마나 보정을 할 수 있는지에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 대상 체를 조사할 때 프로브 팁에 힘이 가해지면서 약간 구부러지게 됩니다. 변위센서는 프 로브의 구부러짐을 측정하고 보정을 위한 교정값을 제공합니다. 스캐닝 속도와 작동의 편의를 높이기 위해 연접식 암은 가벼운 구조 (GRP)로 제작됩니다.

이는 기계적 차단 주파수가 높기 때문에 관성적으로 최적의 결과를 도출함으로써 프 로브가 매끄럽게 움직이도록 합니다. 하지만 이를 위해서는 센서의 전기 차단 주파수 가 100배 이상 높아야 합니다. 이러한 이유로 변위센서에는 50 kHz 교류 전압이 공급 되며 마이크로미터의 수십 분의 1에 해당하는 분해능을 제공합니다. 저횡단 감도 또한 매우 결정적인 요소입니다. 센서 2대가 x 및 y 방향의 프로브 편향을 측정하기 때문에, 순수한 x 편향이 y 구성요소에 영향을 미쳐서는 안 됩니다. Micro-Epsilon의 전자유도 식 변위센서는 이러한 높은 요구사항에 부합하고 가격 대 성능비가 탁월하기 때문에 ScanMax의 성공에 중대한 기여를 했습니다.

장점

- 측면 이동 시 센서에 누화가 발생하지 않음
- 높은 동적 반응과 분해능
- 소형 센서 디자인

측정 시스템 요건

- 비접촉식으로 마모 없이 측정 가능
- 측정 범위 ±0.2 mm
- 정확도 <±0.15% FSO
- 대역폭 5 kHz (발진기 50 kHz)

